1 31

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-074254

(43) Date of publication of application: 14.03.2000

(51)Int.Cl.

F16K 31/122

// H01L 21/304

(21)Application number: 10-257643

(71)Applicant: BENKAN CORP

STEC KK

(22)Date of filing:

28.08.1998

(72)Inventor:

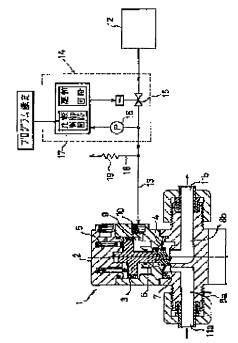
KIMURA YOSHIRO ISHIKAWA KYOICHI

(54) DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING PNEUMATIC CYLINDER OPERATING VALVE FOR SUPPLYING PURE WATER AND CHEMICAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent dust from being generated form the whole pure water and chemicals supplying system by eliminating the occurrence of water hammer as well as to prevent dust from being generated from a valve element and a valve seat by softly landing the valve element on the valve seat without using an oil damper and a rubber cushion.

SOLUTION: A pneumatic cylinder operating valve 1 is so arranged that its back pressure side opposing to the flowing directions of pipes 11a, 11b may be taken as an inflow port. A pneumatic controlling controller 14 is incorporated on the way of an air pressure control line 13 extending from an air supplying source 12 to an air supplying port 10 of the pneumatic cylinder operating valve 1. When the pneumatic cylinder operating valve 1 is controlled, pressure is stepwise controlled by using the pneumatic controlling controller 14, each time, the operation of a piston 3 is delayed by being held to the stop



state for about one to two seconds, and a valve element 4 is softly landed on a valve seat 7 or softly separated form the valve seat 7.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Sour

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本图特符 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開發号 特勵2000-74254

(P2000-74254A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.CL?

far e

識別記号

FΙ

チーマコート(参考)

F 1 6 K 31/122

HO 1 L 21/304

648

F 1 6 K 31/122

3H056

HO1L 21/304

648K

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 9 頁)

(21)出顯番号

特顯平10-257643

(71) 出願人 000232726

株式会社ペンカン

(22)出版日

平成10年8月28日(1998.8.28)

東京都大田区山王2丁目5番13号

(71)出廢人 000127961

株式会社エステック

京都府京都市南区言祥院宮の東町2番地

(72) 発明者 木村 美典

群馬県新田郡薮塚本町六千石東浦 5 株式

会社ペンカン群馬製作所内

(74)代理人 100071515

弁理士 三宅 景介

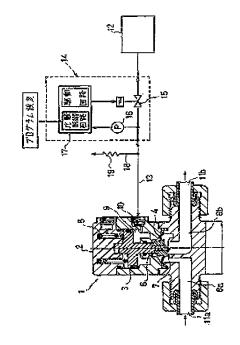
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 純水・蒸液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御装置及び制御方法

(57)【變約】

【課題】 オイルダンパーやゴムクッションを用いるこ となく弁体を弁座にソフトランディングさせ、弁体及び **弁座自体からの発塵を防止でき、しかも、ウォータハン** マーの発生を無くして絶水・薬液供給系全体からの発塵 を防止できる。

【解決手段】 空気圧シリンダ操作弁1を、配管11 a. 11bの流れ方向に対して通常と逆の背圧側が流入 口となるように設ける。空気圧シリンダ操作弁1の空気 供給回10に連なる空気供給源12からの空気制御ライ ン13の途中に空気圧制御用コントローラ14を組み込 む。空気圧シリンダ操作弁1を弁関閉制御するに際し、 圧力を空気圧制御用コントローラ14を用いてステップ 式に制御し、且つその都度、約1秒~2秒程度、停止状 騰に保持してビストン3の動作を遅延させ、弁体4を弁 |座?にソフトに着座させたり、弁座?からソフトに離隔 させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁 における空気供給口に連通する空気制御ラインの途中に 組み込まれ、上記空気圧シリンダ操作弁の弁関時の圧力 をステップ式に制御する空気圧制御手段を備えた純水・ 薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御装置。

【請求項2】 空気圧制御手段が空気圧シリンダ操作弁 の弁開時の圧力をステップ式に制御する請求項1記載の 絶水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御装置。

を背圧側から流すように配置された請求項1または2記 載の純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の副御装

【請求項4】 純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁 における弁関時の圧力を空気圧制御手段によりステップ 式に制御して上記空気圧シリンダ操作弁のピストンの動 作を遅延させるようにした純水・薬液供給用空気圧シリ ンダ操作弁の制御方法。

【請求項5】 純水・薬液供給用型気圧シリンダ操作弁 における弁関時の圧力を空気圧制御手段によりステップ 20 式に副御して上記空気圧シリンダ操作弁のビストンの動 作を遅延させるようにした請求項4記載の終水・薬液供 給用空気圧シリンダ操作弁の制御方法。

【請求項6】 空気圧シリンダ操作弁が絶水、又は薬液 を背圧側から流すように配置された請求項4または5記 戯の純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の副御方。 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウエハ等の 30 弁座にソフトに着座させるようにしたものである。 洗浄、製造装置等に用いるのに適する純水・薬液供給用 空気圧シリンダ操作弁の副御装置及び副御方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】半導体ウエハ等の洗浄、製造装置等に用 いる純水・薬液供給系の弁は、弁関閉時にバーティクル が発生すると半導体ウエハ等の製造の歩図りが低下する ため、パーティクルの発生のなるべく少ないものが要求 されている。従来、この種の弁において、パーティクル しくはゴムクッションをピストンに付けて衝撃力を緩衝 することにより、弁体を弁座にソフトランディングさせ るようにした構成が提供されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 条例の構成では、弁の使用条件に合わせた任意の設定が 難しい。また、構造上、弁開閉によるウォーターハンマ 一の発生を防止することができず、純水・薬液供給系全 体からの発塵が余儀なくされていた。

【0004】ウエハの枚葉処理化に伴い、バッチ式とは「50」は、弁体4がダイヤフラムで、通常。スプリング5によ

異なって洗浄液を循環濾過できない。従って、洗浄装置

等に使われる弁は、1つで、しかも発露しないことが要 求される。 【0005】そこで本発明は、オイルダンパーやゴムク

ッションを用いることなく、弁体を弁座にソフトランデ ィングさせることができて、弁体及び弁座自体からの発 塵を抑制することができ、しかも、ウォーターハンマー の発生を防止して純水・薬液供給系全体からの発塵を抑 制できるようにした絶水・薬液供給用空気圧シリンダ繰 【請求項3】 空気圧シリンダ操作弁が絶水、又は薬液 10 作弁の制御装置及び制御方法を提供しようとするもので ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため の本発明の純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制 御装置は、純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁にお ける空気供給口に連通する空気制御ラインの途中に組み 込まれ、上記空気圧シリンダ操作弁の弁関時の圧力をス テップ式に制御する空気圧制御手段を備えたものであ る。

【0007】上記課題を解決するための本発明の他の終 水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御装置は、上 記制御装置において、空気圧制御手段が空気圧シリンダ 操作弁の弁関時の圧力をステップ式に制御するようにし たものである。

【0008】上記課題を解決するための本発明の純水・ 薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御方法は、純水・ 薬液供給用空気圧シリンダ操作弁における弁関時の圧力 を空気圧制御手段によりステップ式に制御して上記空気 圧シリンダ操作弁のビストンの動作を遅延させ、弁体を

【0009】上記課題を解決するための本発明の他の終 水・薬液供給用空気圧シリンダ操作弁の制御方法は、上 記制御方法において、空気圧シリンダ操作弁における弁 関時の圧力を空気圧制御手段によりステップ式に制御し て上記空気圧シリンダ操作弁のピストンの動作を遅延さ せるようにしたものである。

【0010】そして、上記各制御装置及び各制御方法の いずれにおいても、空気圧シリンダ操作弁を絶水。又は 薬液が背圧側から流れるように配置するのが好ましく、 の発生を防止するために、オイルダンバーを内蔵し、若 40 また、空気圧制御手段が空気圧制御をステップごとにピ ストンの領性の影響を及ぼさないように停止させるのが 好ましい。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しながら説明する。まず、本発明の第1の 実施形態について説明する。図1に示すように、空気圧 シリンダ操作弁1は空気圧の利用によりシリンダ2内の ピストン3を動作させて弁体4を関閉させることができ る。この空気圧シリンダ操作弁1は本実施形態において

りピストン3が下降され、このピストン3の下側に突出 するロッド6に結合されたダイヤフラム4の中央部が図 1の左半部に示すように、弁座7に着座させられて漆路 8a. 8bが閉じられるノーマル・クローズタイプに標 成されている。従って、シリンダ2の下室9に空気供給 □10から空気が供給されることにより、その空気圧に より図1の右半部に示すように、ピストン3及びダイヤ フラム4等がスプリング5の弾性に抗して上昇され、ダ イヤフラム4の中央部が弁座?から鬱隔し、漆路8a、 8 b が連通される。これにより、配管 1 1 a 、流路 8 a. 流路8b. 配管11bを介して純水、又は薬液が洗 **巻、製造装置等に供給される。そして、空気圧シリンダ** 操作弁1は絶水、又は薬液供給系の配管11a.11b の流れ方向に対し、通常とは逆に背圧側の流路8 a が流 入側となるように配置されている。

【0012】空気供給口10と空気供給源12とを進通 させる空気制御ライン13の途中に空気圧制御用コント ローラ14が組み込まれている。この空気圧制御用コン トローラ14は、その一例として、比例ソレフイドバル 空気制御ライン13の途中に備え、その下流で空気圧シ リンダ操作弁1の空気供給回10との間に容置式。抵抗 式等の圧力センサ16を備え、この圧力センサ16の信 号により動作される比較調御回路・駆動回路を持った電 |気制御系17を備えている。そして、電気制御系17に よりコントロールバルブ15をステップ式に関閉副御 し、且つそのステップの都度、空気圧制御を所堅時間停 止させるように保持することができる。空圧気制御用コ ントローラ14は上記模成が一体となった電子式レギュ レータ、電空レギュレータ等を用いることもできる。こ の空気圧制御用コントローラ14と空気圧シリンダ操作 弁1の空気供給口10との間には任意圧力で任意量の空 気が逃げる空気逃がしライン18を設け、この空気逃が しライン18には絞り部19を設けている。この絞り部 19は逃げる流量に応じて1次側の圧力が変化させられ る。この絞り部19として細管、ノズル等、CV値が固 定されるものや、ニードル等の可変できるものを使用す ることができ、逸がし置はコントロールバルブ15の性 能を考慮し、任意に設定される。

【0013】上記權成による純水・薬液供給用空気圧シ 40 リンダ操作弁士の制御方法について説明する。空気圧シ リンダ操作弁士が弁関の状態から弁関に至る過程でシリ ンダ2の下室9内の圧力を、予め空気圧シリンダ操作弁 1のヒステリシスやシリンダ2の領性を考慮して時間軸 に対して設定したプログラムを空気圧制御用コントロー ラ14の電気制御系17の比較制御回路に内蔵し、この プログラムに基づいて動作させる。即ち、電気制御系1 7に外部からプログラム開スタート信号が入り、空気供 治源 1 2 からシリンダ 2 の下室 9 に連通する空気制御ラ イン13の途中の圧力センサ16によりシリンダ2の下 50 【0016】上記構成による絶水・薬液供給用空気圧シ

室9へ送られる空気の圧力が検出され、その検出信号が 電気制御系17の比較制御回路に送られると、ここで予 め設定したプログラムに基づいて電気制御系17の駆動 回路が動作し、コントロールバルブ15の関度を開方向 に制御し、空気制御ライン13及び空気逃がしライン1 8を介して絞り部19から任意圧力で任意置の空気を逃 がす。そして、空気供給源12から空気圧シリンダ操作 弁1のシリンダ2の下室9へ送る空気の圧力を図5に示 すようにステップ式に制御し、空気圧シリンダ操作弁1 10 におけるスプリング5で加圧されているピストン3の動 作を遅延させる。本実施形態においては、約1秒~2秒 程度の間、停止させるように保持することにより、ビス トン3を確実に停止させ、ビストン3の傾性の影響をな くすことができ、これによりダイヤフラムから成る弁体 4を弁座?にソフトに着座させることができる。

【0014】空気圧シリンダ操作弁1を弁関から弁関へ 制御するには、電気制御系17に外部からプログラム関 スタート信号が入ると、予め設定したプログラムに基づ いて駆動回路が動作し、任意圧力でコントロールバルブ ブービエゾバルブ等から成るコントロールバルブ15を 20 15の関度を開方向に制御し、空気制御ライン13を介 して空気供給源12から空気圧シリンダ操作弁1の空気 供給口10个供給する空気圧を図5に示すように上記弁 閉時とは逆のステップ式に制御し、スプリング5で加圧 されているピストン3の動作を遅延させて弁体4を弁座 **?からソフトに健脱させる。空気圧シリンダ操作弁1の 弁開制御に際し、ステップ式制御を行わない場合には、** コントロールバルブ15を空気圧制御用コントローラ1 4 とは無関係に強制的に開にし、空気供給源12から空 気圧シリンダ操作弁1の空気供給口10へ空気を供給す 30 n(xx;t).

> 【0015】次に、本発明の第2の実施形態について説 明する。図2に示すように、本実施形態においては、空 気圧制御用コントローラ14と空気供給源12との間で 空気副御ライン13の途中にシャットオフバルブ20が 設けられている。そして、空気圧制御用コントローラ1 4としては、シャットオフバルブ20とシリンダ2との 間の一定容績(シリンダ2の内容績を含む)から任意流 置で空気を逃がし、シリンダ2内の圧力を制御するため に、シャットオフバルブ20と空気圧シリンダ操作弁1 の空気供給口10との間で、空気制御ライン13に空気 逃がしライン21を分岐して設け、との空気逃がしライ ン21にコントロールバルブ15を設け、このコントロ ールバルブ15を空気制御ライン13の途中で空気供給 □Ⅰ0側に設けた圧力センサ16の検出信号により動作 する比較制御回路・駆動回路を持った電気制御系17に よりステップ式に関閉制御し、且つそのステップの都 度。空気圧制御を所塑時間停止させるように保持するよ うにしたものである。その他の構成については上記第1 の実態形態と同様である。

リンダ操作弁1の制御方法について説明する。空気圧シ リンダ操作弁1の圧力を空気圧制御用コントローラ14 により弁関の状態から弁閉の状態に制御するには、シャ ットオフバルブ20を閉じることにより、電気制御系1 ?にシャットオフバルブ20のOFF信号が入り、空気 制御ライン13の途中の圧力センサ16によりシリンダ 2の下室9へ送られる空気の圧力が検出され、その検出 信号が電気制御系17の比較制御回路に送られると、こ こで予め設定されたプログラムに基づいて電気制御系1 サ16の上流で分岐して設けられた空気逃がしライン2 1中のコントロールバルブ15の闕底を開方向に制御す る。そして、シャットオフバルブ20とシリンダ2の下 室9との間の一定容積から任意流置で空気を逃がし、シ リンダ2の下室9内の空気の圧力を図りに示すようにス テップ式に制御し、空気圧シリンダ操作弁1におけるス プリング5で加圧されているピストン3の動作を遅延さ せる。本実施形態においては、約1秒~2秒程度の間、 停止させるように保持することにより、ビストン3を確 でき、これによりダイヤフラムから成る弁体4を弁座7 にソフトに着座させることができる。

【0017】空気圧シリンダ操作弁1を弁関の状態から **弁開の状態へ副御するには、シャットオフバルブ20を** 閼くことにより、電気制御系17にシャットオフバルブ 2000 N信号が入ると、予め設定したプログラムに基 づいて駆動回路が動作し、コントロールバルブ15の関 度を閉方向に副御して空気供給源12からシャットオフ バルブ20、空気制御ライン13を介して空気圧シリン 示すように上記弁関時とは逆のステップ式に制御し、ス プリング5で加圧されているピストン3の動作を遅延さ せて弁体4を弁座7からソフトに離脱させる。空気圧シ リンダ操作弁士の弁関制御に際し、スチップ式制御を行 わない場合には、コントロールバルブ15をステップ式 に制御することなく、強制的に関にして空気供給口10 へ空気を供給すればよい。

【0018】次に、本発明の第3の実施形態について説 明する。図3に示すように、本実施形態においては、空 型気制御ライン 13の途中にシャットオフバルブ20か 設けられている。そして、空気圧制御用コントローラ1 4としては、シャットオフバルブ20とシリンダ2の空 気供給回10との間で空気制御ライン13に空気逃がし ライン21を分岐して設け、この空気透がしライン21 に絞り部19とON-OFFバルブ22を直列に設け、 このON-OFFバルブ22を空気制御ライン13の途 中に設けた圧力センサ16の検出信号により動作する比。 較調御回路・駆動回路を持った電気調御系17によりス テップ式に関閉制御し、且つそのステップの都度、空気 50 る。その他の構成については上記第1の実施形態と同様

圧制御を所整時間停止させるように保持するようにした ものである。その他の構成については上記第1の実施形 態と同様である。

【0019】上記機成による純水・薬液供給用空気圧シ リンダ操作弁1の制御方法について説明する。空気圧シ リンダ繰作弁1の圧力を空気圧制御用コントローラ14 により弁関の状態から弁閉の状態に制御するには、シャ ットオフバルブ20を閉じることにより、電気制御系1 **7にシャットオフバルブ20のOFF信号が入り、空気** 7の駆動回路が動作し、空気制御ライン13の圧力セン 19 制御ライン13の途中の圧力センサ16によりシリンダ 2の下室9へ送られる空気の圧力が検出され、その検出 信号が電気制御系17の比較制御回路に送られると、こ こで予め設定されたプログラムに基づいて電気制御系1 7の駆動回路が動作し、空気制御ライン13の圧力セン サ16の上漆で分岐して設けられた空気逃がしライン2 1の中のON-OFFバルブ22の開度を開方向に制御 する。そして、シャットオフバルブ20からシリンダ2 の下室9へ流入する空気量を空気逃がしライン21から 逃げる空気畳に応じて図りに示すようにステップ式に制 実に停止させ、ビストン3の領性の影響をなくすことが、20、御して空気圧力を制御し、空気圧シリンダ操作弁士にお けるスプリング5で加圧されているピストン3の動作を 遅延させる。本実施形態においては、約1秒~2秒程度 の間、停止させるように保持することにより、ビストン 3の慣性の影響をなくすととができ、これによりダイヤ フラムから成る弁体4を弁座?にソフトに着座させるこ とかできる。

【0020】空気圧シリンダ操作弁』を弁関の状態から **弁開の状態へ制御するには、シャットオフバルブ20を** 関くことにより、空気供給源12からシャットオフバル ダ操作弁1の空気供給口10个供給する空気圧を図りに、30、ブ20、空気制御ライン13を介して空気圧シリンダ操 作弁1の空気供給口10へ空気を供給し、スプリング5 で加圧されているピストン3を動作させて弁体4を弁座 7から離脱させることができる。

【0021】次に、本発明の第4の実施形態について説 明する。図3に示す上記実施形態においては、弁開時に 空気圧をステップ式に制御することができない。そこ で、本実施形態においては、図4に示すように、空気圧 制御用コントローラ14として、空気制御ライン13の 途中で空気供給源12側にシャットオフバルブ20が設 気圧制御用コントローラ14と空気供給源12との間で 40 けられ、その下流側に空気遂がしライン21が分岐して 設けられ、その下流で空気圧シリンダ操作弁1の空気供 給回10との間に圧力センサ16が設けられ、空気逃が しライン21と圧力センサ16との間に絞り部19が設 けられ、空気逸がしライン21にON-OFFバルブ2 2が設けられている。そして、圧力センサ16の検出信 号により動作する比較制御回路・駆動回路を持った電気 制御系17によりシャットオフバルブ20、ON-OF Fバルブ22を開閉制御し、空気圧制御をステップ式に 所望時間停止させるように保持するようにしたものであ

である。

【0022】上記機成による絶水・薬液供給用空気圧シ リンダ操作弁1の制御方法について説明する。空気圧シ リンダ操作弁1の圧力を空気圧制御用コントローラ14 により弁関の状態から弁関の状態に制御するには、電気 制御系17に外部からプログラム関スタート信号が入 り、空気制御ライン13の途中の圧力センサ16により シリンダ2の下室9へ送られる空気の圧力が検出され、 その検出信号が電気制御系17の比較制御回路に送られ ると、ここで予め設定されたプログラムに基づいて電気 10 制御系17の駆動回路が動作し、上記側のシャットオフ バルブ20を閉じ、その下流で分岐して設けられた空気 逃がしライン21の中の〇N-OFFバルブ22の開閉 を交互に行うように制御する。そして、シャットオフバ ルブ20からシリンダ2の下室9へ流入する空気量を空 気遂がしライン21から遂げる空気量に応じて図らに示 すようにステップ式に制御して空気圧力を制御し、空気 圧シリンダ操作弁1におけるスプリング5で加圧されて いるビストン3の動作を遅延させる。本実施形態におい ることにより、ビストン3の領性の影響をなくすことが でき、これによりダイヤフラムから成る弁体4を弁座? にソフトに着座させることができる。

7

【① 023】空気圧シリンダ操作弁1を弁関の状態から 弁関の状態へ制御するには、電気制御系17に外部から プログラム関スタート信号が入ると、電気制御系17が ON-OFFバルブ22を閉じ、シャットオフバルブ2* * () の開閉を交互に行うように制御し、絞り部19により 空気圧シリンダ操作弁1におけるシリンダ2の下室9へ の単位時間当たりの空気流入置を制限することにより、 図5に示すように弁関時において上記弁閉時と同様に、 空気圧をステップ式に制御し、スプリング5で加圧され ているビストン3の動作を遅延させて弁体4を弁座7か ちソフトに離脱させることができる。

【0024】次に、本発明の試験例について説明する。 図6は試験例を示す説明図である。図6において、24 は超純水供給系の配管で、空気圧シリンダ操作弁士の上 篠に圧力計25、フィルター26、エードルバルブ27 が設けられ、空気圧シリンダ操作弁1の下流にビーカー 28. パーティクル試験器29が設けられている。13 は空気圧シリンダ操作弁1のシリンダ2の下室9への空 気制御ラインで、その途中に空気圧制御用コントローラ 14. 本試験例の場合、図4に示される空気圧制御用コ ントローラ14が設けられ、さらにレギュレータ30が 設けられている。この試験ラインで、1/4"の空気圧 シリンダ繰作弁1と1/2″の空気圧シリンダ操作弁1 ては、約1秒~2秒程度の間、停止させるように保持す。20 を失々1分間に5サイクル開閉し、超純水10m上中に 発生する $0.1\sim0.5\mu m$ のパーティクルの発生数に ついて、空気圧制御用コントローラ14により空気圧制 御した場合と、空気圧制御しない場合とで測定したとこ ろ、下記の表1の示すような結果を得た。

[0025]

【表1】

	試驗室気压	式 験 室 気 胚 パーティクル発生数(10m1中0.1~0.	
	シリンダ操作弁	空気圧制御無し	空気圧制御育り
	1/4"	219	1 7
	1/2*	595	2 2

(空気圧シリンダ操作弁の腸閉回数:5サイクル作動/主分間)

【0026】上記の表1で明らかなように、空気圧制御 無しの1/4″の空気圧シリンダ操作弁と1/2″の空 気圧シリンダ操作弁は超純水10mL中に発生するパー ティクルの数が極めて多いのに対し、空気圧制御コント ローラ14により空気圧制御した1/4″の空気圧シリ ンダ操作弁と1/2"の空気圧シリンダ操作弁は超線水 10m1中に発生するパーティクルの数は桁違いに少な 40 いてとがわかる。

【0027】また、空気圧制御無しで1/4"の空気圧 シリンダ操作弁を弁関閉したときの超純水供給系の配管 の圧力変動は、図子に示す通りであり、空気圧制御無し で1/2"の空気圧シリンダ操作弁を弁関閉したときの 超純水供給系の配管の圧力変動は、図8に示す通りであ る。これらから明らかなように、空気圧制御を行わなか った場合には、急速な立ち上がり、立下げにより、弁座 での衝撃とウォーターハンマーが生じ、系全体で発生す。

に対し、空気圧制御用コントローラ14により空気圧制 御して1/4″の空気圧シリンダ操作弁を弁関閉したと きの極純水供給系の配管の圧力変動は、図9に示す通り であり、空気圧制御用コントローラ14により空気圧制 御して1/2″の空気圧シリンダ操作弁を弁関閉したと きの軽減水供給系の配管の圧力変動は、図10に示す通 りである。これらから明らかなように、空気圧制御を行 うことにより、急速な立上がり、立下げは解消され、弁 座で衝撃とウォーターハンマーが防止されて、系全体で 発生するパーティクルの毅が著しく減少することを裏付 けている。

【0028】なお、空気圧シリンダ操作弁1の空気圧制 御手段は上記善実施形態に限定されるものでなく。例え は、上記第3の実施形態における絞り部19と〇N-〇 FFバルブ22を逆に配置し、シャットオフバルブ20 とON-OFFバルブ22とを2連3方バージョンとな るパーティルの数が多くなることを裏付けている。これ、50、るように設定してもよく、また、圧力センサに代えてシ

10

リンダ2のピストン3等の可動部にコアを設け、コイルの相互誘導作用を利用して直線変位を測定し、その値から上記第2、第3、第4の実施形態におけるバルブ15.22を制御することもでき、また、シリンダ2のピストン3の位置を差動変圧以外にピストン3等の可動部を誘電体としての容置変化や抵抗体としての抵抗値変化から読み取ることも可能である。また、空気圧シリンダ線作弁1は上記実施形態以外の程々の方式のものを用いることができ、ステップ式に制御する停止保持時間も適用する空気圧シリンダ線作弁1に対応してピストンの領性の影響を及ぼさないように適切に選択することができる。とのほか、本発明は、その基本的技術思想を追脱しない範囲で程々設計変更することができる。

[0029]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、空気圧シリンダ操作弁における弁関時の圧力をステップ式にコントロールすることにより、従来のようにオイルダンバーやゴムクッションを用いることなく、弁体を弁座にソフトに着座させることができて、弁体及び弁座自体からの発塵を抑制することができ、しかも、ウォーター20元す図である。ハンマーを防止して、純水・薬液供給系全体からの発塵を抑制することができるので、半導体ウェハ等の製造のシリンダ操作料を留りを向上させることができる。

【0030】また、空気圧シリンダ操作弁における弁関 時の圧力をステップ式にコントロールすることにより、 弁開時のウォーターハンマーをも防止することができて 純水・薬液供給系全体からの発塵を更に一層効果的に抑 制することができる。

【 0 0 3 1 】また、空気圧シリンダ操作弁を終水、又は 薬液が背圧側から流れるように配置することにより、流 30 体圧力変動を避けることができ、コントロール性を更に 一層向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態による純水・薬液供給 用空気圧シリンダ操作弁の副御装置を示す系統図であ る。

【図2】本発明の第2の実施形態による純水・薬液供給*

* 用空気圧シリンダ媒作弁の副御装置を示す系統図である。

【図3】本発明の第3の実施形態による純水・薬液供給 用空気圧シリンダ操作弁の制御装置を示す系統図である。

【図4】本発明の第4の実施形態による純水・薬液供給 用空気圧シリンダ操作弁の制御装置を示す系統図である。

ることができ、ステップ式に制御する停止保持時間も適 【図6】 本発明の純水・薬液供給用空気圧シリンダ操作 用する空気圧シリンダ操作弁1に対応してピストンの質 10 弁の制御装置により系弁における空気圧シリンダ操作弁 性の影響を及ばさないように適切に遵釈することができ の弁体をステップ式に弁座に着座させたり、弁座から離 る。このほか、本発明は、その基本的技衛思想を逸脱し 陽させる際の空圧制御の要領を示す図である。

> 【図6】 本発明の絶水・薬液供給用空気圧シリンタ操作 弁の制御方法の試験例を示す説明図である。

> 【図7】空圧制御無しで1/4″の空気圧シリンダ操作 弁を弁関閉したときの超純水供給系の配管の圧力変動を 示す図である。

> 【図8】空圧制御無しで1/2″の空気圧シリンダ操作 弁を弁関閉したときの超純水供給系の配管の圧力変動を 示す図である。

> 【図9】本発明による空圧制御により1/4″の空気圧 シリンダ繰作弁を弁関閉したときの超純水供給系の配管 の圧力変動を示す図である。

> 【図10】本発明による空圧制御により1/2″の空気 圧シリンダ操作弁を弁関閉したときの超減水供給系の配 管の圧力変動を示す図である。

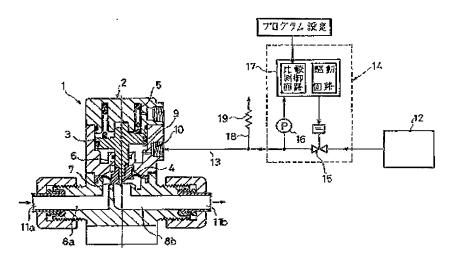
【符号の説明】

- 1 空気圧シリンダ操作弁
- 2 シリンダ
- 30 3 ピストン
 - 4 弁体 (ダイヤフラム)
 - 7 弁座
 - 10 空気供給口
 - 12 空気供給源
 - 13 空気制御ライン
 - 14 空気圧制御用コントローラ

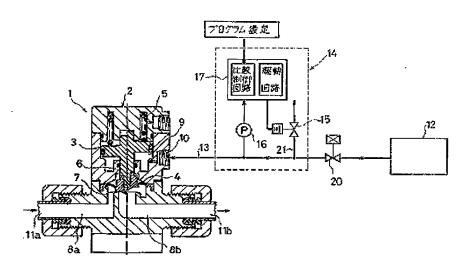
[205]



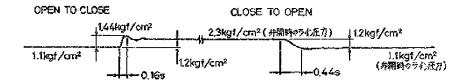
[21]



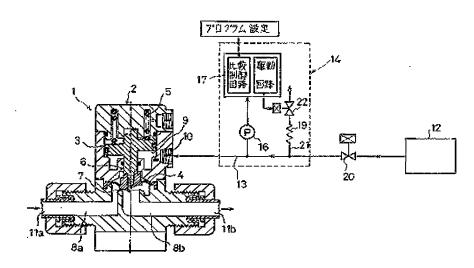
[図2]



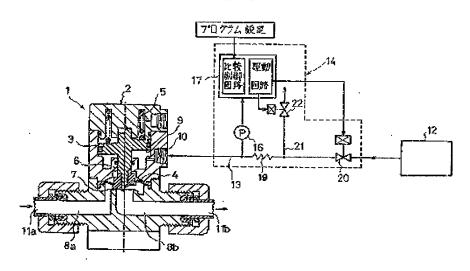
[27]



[図3]



[🖾 4]



[28]

